Магнитные и левитационные свойства монодоменных сверхпроводников Y-Ba-Cu-O

И.А. Руднев, Ю.С. Ермолаев

Московский инженерно-физический институт (государственный университет), 115409 Москва, Россия О.Л. Полущенко, Н.А. Нижельский, В.А. Матвеев

Московский государственный технический университет им Н.Э. Баумана, 107005 Москва, Россия

Левитационные и магнитные характеристики ВТСП материалов имеют определяющее значение при конструировании большинства устройств и механизмов, в основе функционирования которых лежат эффекты сверхпроводимости, таких как бесконтактные пассивные магнитные подвесы, магнитные демпферы, накопители энергии, левитирующие транспортные средства. Сверхпроводниковые элементы в подобных устройствах работают при охлаждении в магнитном поле (FC) или в отсутствии магнитного поля (ZFC). Режим FC используется при необходимости получения устойчивого позиционирование узлов механического устройства (например, ротора подшипника) в пространстве, в демпфирующих устройствах. ZFC режим применяют в случаях, когда необходимо обеспечить максимальную подъемную силу, например,



Рис. 1. Распределение поля над поверхностью образца Ø29 мм и высотой 14 мм. Т = 77К.

в транспортных системах на сверхпроводящем подвесе. Возможно также комбинированное использование сверхпроводников с FC и ZFC режимами охлаждения.

В данной работе проведено исследование левитационных характеристик монодоменных образцов ВТСП при взаимодействии их с постоянным магнитом в режимах ZFC и FC. Знание взаимозависимости левитационных и магнитных характеристик ВТСП дает возможность выбора сверхпроводникового материала, параметров магнитной системы и компоновки устройства. Образцы Ø29 мм и высотой до 14 мм изготавливали методом направленной кристаллизацией с использованием затравок $Sm_1Ba_2Cu_3O_7$. Прекурсоры получали по керамической технологии, используя в качестве исходного материала порошок состава $YBa_2Cu_3O_{7-x} + 25\%$ мол. $Y_2O_3 + 1\%$ вес. CuO_2 . Варьированием технологических параметров получены объемные квазимонокристаллы с различной силой пиннинга магнитного потока и соответственно величиной захваченного магнитного поля.

Величину захваченного магнитного потока измеряли путем автоматического сканирования датчиком Холла поверхности образца, охлажденного в магнитном поле 1,5 Тл до температуры 77 К. Суммарный зазор между шлифованной поверхностью образца и активной зоной датчика Холла составлял 0,8 мм, включая толщину датчика 0,5 мм.

Распределение поля над поверхностью образца (рис.1) осесимметрично, непрерывно и не имеет провалов, что указывает на однородность, отсутствие трещин, слабых связей и его квазимонокристаллическую структуру. Исследования левитационных характеристик проведены на автоматизированном стенде, предназначенном для измерения силы магнитной левитации (силы взаимодействия между сверхпроводником и магнитом) в зависимости от расстояния между ВТСП образцом и постоянным магнитом (ПМ). ВТСП образец помещается в азотный криостат, который закреплен на платформе вертикального и горизонтального перемещения относительно неподвижного постоянного магнита. Сила взаимодействия регистрируется с помощью промышленного тензодатчика, совмещенного с ЖК индикатором силы и интерфейсом к компьютеру. Охлаждение сверхпроводника возможно как в нулевом, так и в магнитном поле. В работе использовался постоянный магнит NdFeB с диаметром D=25 мм, высотой h=12 мм и максимальной индукцией на поверхности В≈0,4 Тл. Основные характеристики измерительной системы: диапазон измерения силы до 147 Н, чувствительность измерения силы 1.10⁻² Н, погрешность измерения силы 1%, дискретность перемещения 4 шага на мм, амплитуды перемещения по горизонтали и вертикали до 100 мм. Подробное описание системы приведено в [1].

На рис.2 и рис.3 представлены характерные зависимости силы магнитной левитации от левитационного зазора $F_Z(z)$ для образца D27, имеющего значение захваченного магнитного потока $B_{max}=1,23$ Тл. Рисунок 2 соответствует режиму охлаждения в нулевом магнитном поле, рис.3 – ре-



Рис. 2. Зависимость $F_Z(z)$ для образца с В_{мах}=1,23 Тл. Т=77 К. Режим охлаждения ZFC. На вставке – геометрия измерений.

жиму охлаждения в магнитном поле. Режим ZFC обеспечивался за счет охлаждения ВТСП образца на расстоянии z=10 см между сверхпроводником и постоянным магнитом. В режим FC расстояние z равнялось минимальному возможному значению для данной измерительной системы 2 мм.

Максимальная сила магнитной левитации F_{max}=25 Н (при значении z=2 мм) достигается в режиме ZFC. При всех z значение силы Fz положительно, что означает наличие отталкивания во всем диапазоне расстояний. При охлаждении в поле картина взаимодействия меняется. Во время первого отвода ВТСП от магнита наблюдаются отрицательные значения силы, что означает притяжение. Физически притяжение возникает из-за того, что в режиме FC BTCП образец захватывает магнитный поток и становится магнитом захваченного потока. А так как направления полярностей у ПМ и магнита захваченного потока совпадают, имеет место притяжение. При последующем уменьшении расстояния z наблюдается сильный гистерезис, на расстоянии г≈6 мм притяжение сменяется отталкиванием с максимальным значением F₇≈4 Н. Дальнейшее циклирование (увеличение-уменьшение расстояния) приводит к замкнутой петле F_Z(z).

Гистерезис кривой $F_Z(z)$ также наблюдается для режима ZFC (см. рис. 2). На рис.4 представлена зависимость от z ширины петли гистерезиса $\Delta F(z_0)=F_-$ (z_0)- $F_+(z_0)$, где $F_-(z_0)$ и $F_+(z_0)$ значения силы магнитной левитации соответственно при уменьшении и увеличении расстояния z. Вместе с кривой $\Delta F(z)$ на рис.4. приведена зависимость относительного значения ширины петли гистерезиса $\Delta F/F$ (z). Видно, что максимальное значение $\Delta F=2,5$ Н достига-



Рис.3. Зависимость $F_Z(z)$ для образца с $B_{\text{мах}}=1,23$ Тл. T=77 К. Режим FC.

ется при z=5 мм, в то время как максимум величины $\Delta F/F=0,5$ наблюдается при z=3 см.

Таким образом, результаты, представленные в данном сообщении демонстрируют возможность



Рис.4. Ширина гистерезиса ΔF_Z (открытые символы) и величина $\Delta F/F$ (закрытые символы) в зависимости от левитационного зазора. Режим ZFC.

использования массивных ВТСП образцов в системах магнитных подвесов. Максимальная сила магнитной левитации наблюдается при охлаждении в нулевом поле, в то время как, охлаждение в режиме FC приводит к лучшей устойчивости магнитных подвесов.

1. Ю.С. Ермолаев, И.А. Руднев, ПТЭ 167(2004).